IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the application of:

Yoshihiko SANO et al.

Serial Number: Not Yet Assigned Examiner: Not Yet Assigned

Filed: July 26, 2001

Art Unit: Not Yet Assigned

For: SOLUTION PREPARING APPARATUS

CLAIM TO PRIORITY UNDER 35 U.S.C. § 119

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application hereby requested is for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2000-224892, filed July 26, 2000

In support of this claim, the requisite certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicant has complied with the requirements of 35 U.S.C. § 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

In the event any fees are required, please charge our Deposit Account No. 111833.

Respectfully submitted,

KUBOVCIK & KUBOVCIK

Keiko Tanaka Kubovcik Reg. No. 40,428

Atty. Case No. NPR-084 The Farragut Building Suite 710 900 17th Street, N.W.

Washington, D.C. 20006 Tel: (202) 887-9023

Fax: (202) 887-9093

KTK/spb

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 7月26日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-224892

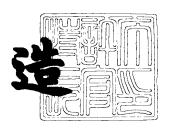
出 願 人
Applicant(s):

ニプロ株式会社

2001年 5月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願

【整理番号】 12-053

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 A61M 1/14

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市北区豊崎3丁目3番13号 株式会社ニプロ内

【氏名】 佐野 嘉彦

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市北区豊崎3丁目3番13号 株式会社ニプロ内

【氏名】 斎尾 英俊

【特許出願人】

【識別番号】 000135036

【氏名又は名称】 株式会社ニッショー

【代表者】 佐野 實

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003919

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 溶液調製装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 内部が可動隔壁により2室に区切られたチャンバーと、該チャンバーの第1の室に溶解液を供給する溶解液供給ライン、前記チャンバーの第1の室と第2の室を接続する溶液調製ライン、該溶液調製ラインに設けられた上流側の溶解タンクと下流側の移送ポンプ、濃度計、調製され第2の室に移送された溶液をユースポイントまで移送する溶液移送ライン、および前記溶解タンクの上流の溶液調製ラインと移送ポンプの下流の溶液調整ラインを接続する循環ラインとを含み、前記溶解タンクは、底部で液体連通するようにされた上流側の槽と下流側の槽を備えており、下流側の槽の下流にフィルターが設けられてなる溶液調製装置。

【請求項2】 溶解タンクが、相対的に径の細い上流側の槽と相対的に径の 太い下流側の槽が、細径の底部で連通されたU字状の槽である請求項1に記載の 溶液調製装置。

【請求項3】 溶解タンクが、仕切り板により上流側の槽と下流側の槽に仕切られてなる筒状の槽である請求項1に記載の溶液調製装置。

【請求項4】 溶解タンクの上流側の槽の上部に粉末供給手段を設けた請求項1~3のいずれかに記載の溶液調製装置。

【請求項5】 溶解タンクの上流側の槽に液面検知センサーを設けた請求項 1~4のいずれかに記載の溶液調製装置。

【請求項6】 溶解タンクの下流側の槽に粉末レベルセンサーを設けた請求項1~5のいずれかに記載の溶液調製装置。

【請求項7】 溶解タンクの下流にヒーターを設けた請求項1~6のいずれかに記載の溶液調製装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は粉末(顆粒を含む)を溶解液で溶解して溶液を調製する溶液調製装置に

関する。本発明の溶液調製装置は、特に透析液の調製に好適である。

[0002]

【従来の技術】

従来、溶液の調製はタンク方式で行われている。タンク方式は、所定量の溶解液と粉末を溶解タンクに導入し、これらを攪拌ポンプや攪拌羽根で攪拌して混合し、溶液にしている。調製された溶液は送液ポンプによりユースポイントまで移送されるが、その際、溶解タンク内の溶液面の高さが低くなるので、溶解タンク内に一時的に陰圧が生じ、外気が溶解タンク内に侵入する。これは、タンク方式では、内部に生ずる陰圧により溶解タンク自身が潰れてしまわないように、通常、溶解タンクを大気開放にしているために起こることであり、そのため、外部空気に含まれる細菌等が侵入しないように、大気開放部にはエアーフィルターが設けられることが多く、そのエアーフィルターを定期交換するための手間と費用が問題である。勿論、手間と費用を考慮して、ゴミが入らない程度のフィルターを使用したり、全くフィルターを使用しない場合もある。また、タンク方式では、一度に大量の溶液を調製しようとした場合、大きな溶解タンクが必要となり、装置全体が大きくなってしまうという欠点を有している。更には、攪拌ポンプや送液ポンプが数多く必要なので、動作音もその分大きくなるという欠点を有している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は如上の事情に鑑みてなされたもので、溶解タンク内への細菌等の侵入を防ぐためのエアーフィルターの交換を殆ど必要とせず、装置全体の小型化と動作音の低減を可能とする、コスト的に有利な溶液調製装置を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記の課題を解決するために鋭意検討の結果、内部が可動隔壁により2室に区切られたチャンバーを利用し、このチャンバーの2室を含む回路の中で実質的に外気の侵入が起こらないようにして溶液を調製できるようにすれ

ばよいことに想到し、本発明を完成した。すなわち本発明は、内部が可動隔壁により2室に区切られたチャンバーと、該チャンバーの第1の室に溶解液を供給する溶解液供給ライン、前記チャンバーの第1の室と第2の室を接続する溶液調製ライン、該溶液調製ラインに設けられた上流側の溶解タンクと下流側の移送ポンプ、濃度計、調製され第2の室に充填された溶液をユースポイントまで移送する溶液移送ライン、および前記溶解タンクの上流の溶液調製ラインと移送ポンプの下流の溶液調整ラインを接続する循環ラインとを含み、前記溶解タンクは、底部で液体連通するようにされた上流側の槽と下流側の槽を備えており、下流側の槽の下流にフィルターが設けられてなる溶液調製装置に関する。

ここで、溶解タンクとしては、、底部で液体連通するようにされた上流側の槽と下流側の槽を備えたものであればどのような形状のものであっても構わないが、相対的に径の細い上流側の槽と相対的に径の太い下流側の槽が、細径の底部で連通されたU字状の槽や、仕切り板により上流側の槽と下流側の槽に仕切られてなる筒状の槽が好ましい。溶解タンクの上流側の槽には液面検知センサーを設けてもよく、また、溶解タンクの下流側の槽には供給された粉末が不足しないように粉末レベルセンサーを設けるのが好ましい。また、溶解タンクの下流には溶液の温度を一定の温度に保つためのヒーターを設けてもよい。

[0005]

【発明の実施の形態】

次に本発明の実施例について図面に基づいて説明する。

図1は本発明の一実施例を示す回路図であり、図2は図1に示す溶解タンクの 他の実施例を示す概略図である。

本発明の溶液調製装置は、図1に示すように、内部が可動隔壁23により2室21、22に区切られたチャンバー2と、このチャンバー2の第1の室21に溶解液を供給する溶解液供給ライン1、溶解タンク5、この溶解タンク5と第1の室21および第2の室22をそれぞれ接続する溶液調製ライン31、32、濃度計N、溶液調製ライン32に設けられた移送ポンプ4、調製され第2の室22に充填された溶液をユースポイントまで移送する溶液移送ライン6、粉末供給手段7、循環ライン9とを含んでなる。溶解タンク5は、相対的に径の細い上流側の

槽51と相対的に径の太い下流側の槽52からなるU字状の槽であり、下流側の槽52の下流にはフィルター55、56が設けられている。

[0006]

溶解液供給ライン1、溶液調製ライン31、32、溶液移送ライン6および循環ライン9には、それぞれ開閉弁11、311、321、61および91が設けられている。循環ライン9は、溶液調製ライン31と32を開閉弁311の下流と開閉弁321の上流で接続するラインであり、溶液は、移送ポンプ4により、溶液調製ライン31、溶解タンク5、溶液調製ライン32、循環ライン9からなる回路を循環することができるようになっている。尚、57、71、74はエアーフィルターであり、73は粉末供給用の開閉弁である。

溶解タンク5は、相対的に径の細い上流側の槽51と相対的に径の太い下流側の槽52が、細くくびれた底部で連通されたU字状の槽であり、上流側の槽51には、好ましくは液面検知センサー54が設けられており、下流側の槽52の下流にはフィルター(目の粗いフィルター55と、目の細かいフィルター56の2種類のフィルターを設けるのがよい)が設けられている。槽52には上流に粉末レベルセンサー53を設けて溶解タンク5に供給される粉末が過剰にならないようにしてもよい。溶解タンクは、図2に示すように、仕切り板508で仕切られた筒状の槽50にすることもできる。図中、501は上流側の槽、502は下流側の槽、504は液面検知センサー、505、506はフィルター、507はエアーフィルターである。尚、粉末レベルセンサーは図示されていないが、仕切り板508と平行に設けられる。

上流側の槽51とその上部に設けられた粉末供給手段7の間にはエアーフィルター74と開閉弁73が設けられている。また、粉末供給手段7には、外気の侵入による汚染を防ぐためのエアーフィルター71と、湿気を防ぐための除湿機72が設けられている。また下流側の槽52の上部にはエアーフィルター322が設けられており、通常、移送ポンプ4より上流側の溶液調製ライン32には溶液成分の析出を防止するためのヒーター8が設けられている。尚、濃度計Nの位置は、溶液調製ライン31、溶解タンク5、溶液調製ライン32、循環ラインからなる回路の中であればどこであっても構わない。

[0007]

溶液調製操作に際しては、先ず、開閉弁11、61が開き、溶解液供給源(図 示していない)から溶解液供給ライン1を通してチャンバー2の第1の室21に 溶解液が供給される。すると、第2の室22に含まれる空気が溶液移送ライン6 を通して排出されるので、可動隔壁23が第2の室22方向に移動する。この可 動隔壁23の移動は、第2の室22の容量がゼロになるまで続く。すなわち第1の 室21にチャンバー2の容量に等しい容量の溶解液が充填されるまで続く。第2の 室22の容量がゼロになると、溶液移送ライン6の内圧が急に小さくなる。第2 の室22と開閉弁61の間の溶液移送ライン6には圧力ゲージ62が設けられて おり、この圧力ゲージ62により溶液移送ライン6の内圧の減少が検知されると 、開閉弁311が開き、開閉弁61が閉じて、溶解液供給源から溶解液供給ライ ン1を通して第1の室21に供給された溶解液は、溶液調製ライン31を通って溶 解タンク5に供給される。溶解タンク5に供給された溶解液の液面が上流側の槽 51で所定の高さ(任意に決められる)に達すると、液面検知センサー54が作 動して開閉弁11、311が閉じ、開閉弁91が開き、移送ポンプ4が駆動して 、溶液(粉末と溶解液の混合液)は溶液調製ライン31、溶解タンク5、溶液調 製ライン32、循環ライン9からなる回路を循環する。溶解タンク5の上流側の 槽51への粉末の供給は、移送ポンプ4の駆動開始後継続的に行われ、下流側の 槽52における粉末の位置が粉末レベルセンサ53の位置より髙い位置に在る様 に制御される。

[0008]

溶液の濃度が所定の濃度(飽和状態に近い濃度に決められる。この時濃度計Nで計測される溶液の濃度は殆ど変化しなくなる)になると、開閉弁91が閉じ、開閉弁321が開いて、溶液が溶液調製ライン32を通って第2の室22に供給されると同時に、第2の室22に供給される溶液と等量の第1の室21の溶解液が溶液調製ライン31を通って溶解タンク5に供給される。このとき、可動隔壁23は第1の室21方向に移動し、可動隔壁23の移動は、第1の室21の容量がゼロになるまで、すなわち第2の室22にチャンバー2の容量に等しい容量の溶液が充填されるまで続く。この溶液調製プロセスの間、溶解タンク5の液面レベ

ルは一定に保たれるので、溶解タンク5内への外気の侵入は殆ど起こらない。圧力ゲージ62により第2の室22の内圧の上昇が検知されると(第1の室21の容量がゼロになると第2の室22の内圧が上昇する)、移送ポンプ4が止まり、開閉弁321が閉じ、開閉弁11、61が開いて、再び溶解液供給源から溶解液供給ライン1を通してチャンバー2の第1の室21に溶解液が供給される。この時、可動隔壁23が第2の室22方向に移動し、第2の室22の溶液は溶液移送ライン6を通ってユースポイントに移送される。この可動隔壁23の移動及び第2の室22の溶液のユースポイントへの移行は、第2の室22の容量がゼロになるまで、すなわち第1の室21にチャンバー2の容量に等しい容量の溶解液が充填されるまで続く。以下、同様の繰り返しにより溶液の調製が行われる。

[0009]

【発明の効果】

以上説明してきたことから明らかなように、本発明の溶液調製装置を採用すれば、エアーフィルターや攪拌ポンプを必要とせず、また送液ポンプも減らすことができるので、コスト的に有利である。また、大きな溶解タンクを必要としないので装置全体の小型化が可能である。さらに送液ポンプを1つしか使用していないので、動作音を大幅に低減することができる。

【図面の簡単な説明】

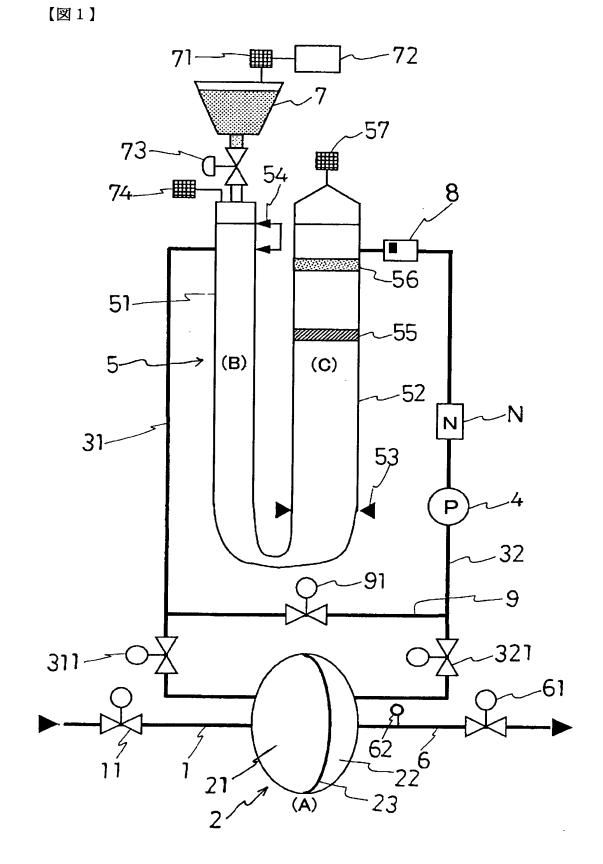
- 【図1】 本発明の一実施例を示す概略系統図ある。
- 【図2】 図1に示す溶解タンクの他の実施例を示す概略図である。

【符号の説明】

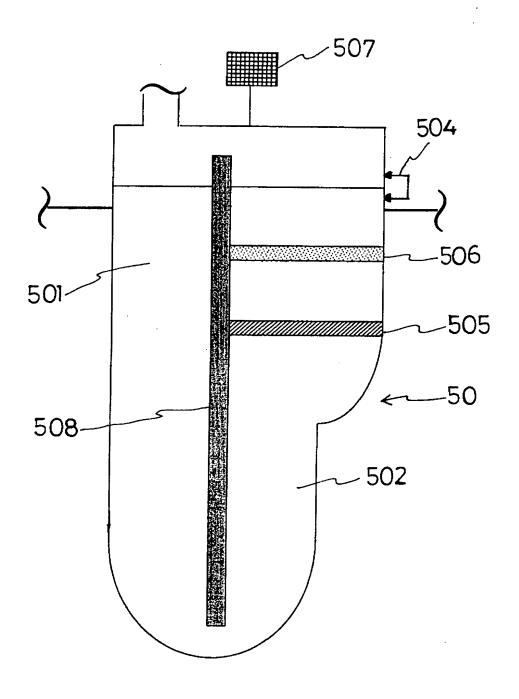
- 1 溶解液供給ライン
- 11 開閉弁
- 2 チャンバー
- 21 第1の室
- 22 第2の室
- 23 可動隔壁
- 31、32 溶液調製ライン
- 311、321 開閉弁

- 4 移送ポンプ
- 5、50 溶解タンク
- 51、501 上流側の槽
- 52、502 下流側の槽
- 53 粉末レベルセンサー
- 54、504 液面検知センサー
- 55、56、505、506 フィルター
- 57、507 エアーフィルター
- 508 仕切り板
- 6 溶液移送ライン
- 6 1 開閉弁
- 62 圧力ゲージ
- 7 粉末供給手段
- 71 エアーフィルター
- 72 除湿機
- 73 開閉弁
- 74 エアーフィルター
- 8 ヒーター
- 9 循環ライン
- 9 1 開閉弁
- N 濃度計

【書類名】 図面



【図2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 溶解タンク内への細菌等の侵入を防ぐためのエアーフィルターを必要とせず、装置全体の小型化と動作音の低減を可能とする、コスト的に有利な溶液調製装置を提供する。

【解決手段】 溶液調製装置は、内部が可動隔壁23により2室21、22に区切られたチャンバー2と、このチャンバー2の第1の室21に溶解液を供給する溶解液供給ライン1、溶解タンク5、この溶解タンク5と第1の室21および第2の室22をそれぞれ接続する溶液調製ライン31、32、濃度計Nおよび移送ポンプ4、第2の室22に充填された溶液をユースポイントまで移送する溶液移送ライン6、粉末供給手段7とを含んでなり、溶解タンク5は、相対的に径の細い上流側の槽51と相対的に径の太い下流側の槽52からなるU字状の槽であり、下流側の槽52の下流にはフィルター55、56が設けられている。

【選択図】 1図

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2000-224892

受付番号 50000941749

書類名特許願

担当官 唐木 敏朗 7396

作成日 平成12年 7月27日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成12年 7月26日

出願人履歴情報

識別番号

[000135036]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番3号

氏 名 株式会社ニッショー

2. 変更年月日 2001年 4月 3日

[変更理由] 名称変更

住 所 大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番3号

氏 名 ニプロ株式会社